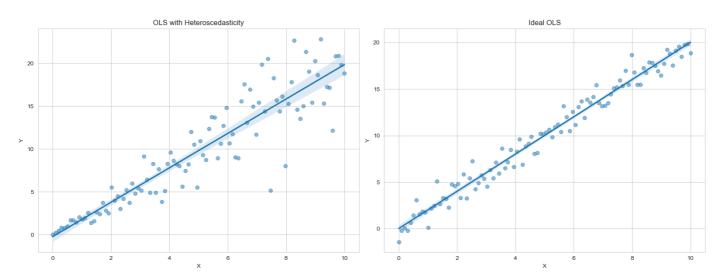
异方差

本章部分内容参考自: https://zhuanlan.zhihu.com/p/242140022

扰动项 ϵ 的方差 $\operatorname{Var}(\epsilon_i|X)$ 不是常数,而是依赖于i。



异方差的后果

- 1. OLS 估计量依然无偏、一致且正态
- 2. t 检验、F 检验失效
- 3. 高斯-马尔可夫定理不再成立, OLS 不再是最佳线性无偏估计量。

异方差检验

到后面 Stata 代码实现就知道了解这些具体步骤没大必要。

BP 检验

在回归模型 $y_i=eta_1+eta_2x_{i2}+\cdots+eta_Kx_{iK}+arepsilon_i$ 检验原假设 $H_0:E(\epsilon_i^2|x_2,\cdots,x_K)=\sigma^2$

- 1. BP 检验假设此条件方差的函数为线性函数: $arepsilon_i^2 = \delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK} + u_i$
- 2. 原假设 $H_0:E(\epsilon_i^2|x_2,\cdots,x_K)=\sigma^2$ 简化为 $H_0:\delta_2=\cdots=\delta_K=0$,即原假设为不存在异方差

3. 扰动项不可观测,于是使用残差平方向替代解释变量进行辅助回归。

$$e_i^2 = \delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK} + error_i$$

- $e_i^2 = \delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \dots + \delta_K x_{iK} + error_i$ 4. 计算 K-1 下的 F 统计量: $\frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(n-K)} \sim F(K-1,n-K)$,其中 R^2 为辅助回归的 拟合优度 R^2 。
- 5. 从而得到LM统计量: $LM=nR^2\stackrel{d}{
 ightarrow}\chi^2(K-1)$
- 6. 根据卡方值确认是否落在拒绝域内

怀特检验

- BP检验假设条件方差函数为线性函数,可能忽略高次项
- 2. 于是在BP检验的辅助回归中加入二次项(平方项和交叉项)

优点:理论上可以检验任何形式的异方差,因为根据泰勒展开式,二次函数可以很好地逼近 任意光滑函数

缺点:如果解释变量多,则二次项将非常非常多,在辅助回归中将损失较多样本容量,自由 度会降低

异方差处理

实操中一般不用GLS、而用OLS+稳健标准误。如果被解释变量取值为正、可以尝试通过**取对** 数来缓解异方差的问题。

加权最小二乘法(WLS)

假定只存在异方差,不存在自相关,此时V是对角矩阵:

$$oldsymbol{V} = egin{pmatrix} \omega_1 & & & 0 \ & \omega_2 & & \ & & \ddots & \ 0 & & & \omega_n \end{pmatrix}$$

$$oldsymbol{C} = egin{pmatrix} 1/\sqrt{\omega_1} & & & 0 \ & 1/\sqrt{\omega_2} & & \ & & \ddots & \ & 0 & & 1/\sqrt{\omega_n} \end{pmatrix}$$

代入 \hat{eta}_{GLS} 表达式 $\colon (X'V^{-1}X)^{-1}X'V^{-1}y$

可行广义最小二乘法(FGLS)

使用 BP 检验的辅助回归: $e_i^2 = \delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK} + error_i$

得到 σ_i^2 的估计值,然后以 $1/\hat{\sigma_i}^2$ 为权重进行 WLS 估计。

实际操作时,为了保证 $\hat{\sigma}_i^2$ 始终为正,可以假设辅助回归是指数函数的形式: $e_i^2 = \sigma^2 \exp(\delta_1 + \delta_2 x_{i2} + \cdots + \delta_K x_{iK}) v_i$

取对数后做回归,可得 $\ln e_i^2$ 的预测值,记为 $\ln \hat{\sigma}_i^2$,以 $1/\hat{\sigma}_i^2$ 为权重对原方程进行WLS估计,这个

估计量就是 \hat{eta}_{FWLS}

Stata 实现

残差图

- 1 reg 1ntc 1nq 1npl 1npk 1npf // 先得到回归结果
- 2 rvfplot // 绘图
- 3 │rvfplot lnq // 绘制残差和解释变量的散点图

异方差检验

怀特检验

```
1 estat imtest, white
```

estat 指估计后统计量(post-estimated statistics),imtest 指 information matrix test。假设所有检验依赖前置 reg 命令。

BP 检验

```
1 | estat hettest, iid // 使用默认拟合值 y
2 | estat hettest, rhs iid // 使用 rhs 的解释变量
```

- estat hettest 是异方差检验的命令
- iid (可选) 是指假定独立同分布,不同于前面介绍的 ε_i 服从正态分布,实践中常用

WLS

先计算残差平方

```
quietly reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf
predict e1, res // 计算残差并存储到变量 e1, 详见第五章
g e2 = e1^2 //g 是 generate 的缩写, 这是 Stata 中用来创建新变量的命令。
Ine2 = log(e2)
```

进行辅助回归

```
1 reg lne2 lnq, noc
2 predict lne2f
3 g e2f = exp(lne2f)
```

最后进行 WLS 回归

```
1 reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf [aw=1/e2f]
```

在普通 OLS 里面加入权重,其中权重为 1/e2f。